

# **АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ**

## **Основы оптики**

Направление подготовки: 12.03.05 Лазерная техника и лазерные технологии

Профиль/программа подготовки: Лазерные и квантовые технологии

3,4 семестры

### **1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ**

Целями освоения дисциплины (модуля) «Основы оптики» являются последовательное рассмотрение оптических явлений на основе единого электродинамического подхода. Дисциплина «Основы оптики» имеет своей целью сформировать у студентов понимание теоретических и физических основ современной оптики и практику применения полученных знаний в фундаментальных и прикладных исследованиях в области лазерных технологий.

### **2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО (ВО)**

Дисциплина «Основы оптики» является базовой частью Б1.О.27 дисциплины в структуре ОПОП ВО. Изучение данной дисциплины проходит в 3-м и 4-м семестрах и базируется на знаниях, приобретённых студентами в рамках общеобразовательных курсов Физика, Математика, Основы квантовой физики, Теория вероятностей и математическая статистика.

Пререквизиты дисциплины: Знания и практические навыки, полученные из курса «Основы оптики», используются в дальнейшем при изучении следующих дисциплин «Основы квантовой электроники», «Когерентная оптика», «Нелинейная оптика», «Взаимодействие лазерного излучения с веществом», «Прикладная оптика», «Лазерная техника», «Научно-исследовательская работа в семестре», а также будут применены для написания выпускной квалификационной работы.

### **3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ.**

**ОПК-1;** Способен применять естественнонаучные и общеинженерные знания, методы математического анализа и моделирования в инженерной деятельности, связанной с проектированием, конструированием и технологиями производства лазерной техники.

**ПК-1;** Способен анализировать задачи по проектированию типовых систем, приборов, узлов и деталей лазерной техники, лазерных оптико-электронных приборов и систем.

**ПК-2;** Способен участвовать в разработке технических требований и заданий на проектирование типовых систем, приборов, узлов и деталей лазерной техники, лазерных оптико-электронных приборов и систем.

**ПК-3;** Способен рассчитывать, проектировать и конструировать типовые системы, приборы, узлы и детали лазерной техники, лазерных оптико-электронных приборов и систем.

**ПК-4;** Способен проводить научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки по отдельным разделам темы в области лазерных и квантовых технологий

### **4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ:**

#### **3 семестр**

1.Уравнения Максвелла. Волновое уравнение. 2.Энергия световых полей. Фотометрия.  
3.Классическая теория излучения атомов и молекул. 4.Геометрическая оптика. Инварианты. Принцип Ферма. 5.Сложение волн. Интерференция света. Интерферометры. 6.Квантовая теория света. Законы Эйнштейна.

#### **4 семестр**

1.Введение в Фурье-оптику. Теория формирования оптического изображения. Когерентность.  
2.Дифракция света. и дифракционное формирование изображения. 3.Поляризация света. Оптика анизотропных сред. Эллипсоид показателя преломления. 4.Вращение плоскости поляризации. Естественная и искусственная оптическая активность. Эффекты Фарадея и Керра. 5.Рассеяние света. Теории Рэлея и Эйнштейна. Спектроскопия ВКР.

### **5. ВИД АТТЕСТАЦИИ – экзамен.**

### **6. КОЛИЧЕСТВО ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦ – 11/396 ед./час.**

Составитель: профессор каф. ФиПМ О.Я.Бутковский

*Аракелян С.М.*

ФИО, подпись

Заведующий кафедрой ФиПМ

Председатель учебно-методической комиссии направления 01.03.02 Аракелян С.М.

Директор института

Хорьков К.С. Дата: 31.08.2020

Печать института

